

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

RESUMEN DE SOLICITUD DE NUEVAS CREACIONES

Fecha Radicación 23 de abril de 2020

Expediente No. NC2020/0004996

Tipo de Trámite: Patente PCT

Título: MÉTODO DE FORMACIÓN DE ELEMENTOS DE MICROIMAGEN

Solicitante: DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED

Inventor: John GODFREY

Apoderado: CLAUDIA LUCIA CARO RAMIREZ

Prioridad: 26/09/2017, GB (REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA), 1715550.8

Clasificación: B42D 25/40, B41F 31/15, B41M 1/20, B42D 25/29, B42D 25/324, B42D 25/342, B42D 25/351, B42D 25/387, B42D 25/45

